Applied Chemistry Today 19 (2024) 55-70



Research Article

Applied Chemistry Today

Journal homepage: https://chemistry.semnan.ac.ir/

ISSN: 2981-2437



Surface properties and corrosion of 304SS steel surfaces prepared

by magnetoelectropolishing method

Sahar Kiani^a, Hamidreza Moazzami^b, Maryam Khajenoori^{a,*}

^aDepartment of Chemistry, School of Chemical Gas and Petroleum Engineering, Semnan University, Semnan, Iran

^bNuclear Fuel Cycle Reseach School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Atomic Energy Organization of Iran, Tehran, Iran

PAPER INFO

Article history: Received: 14/Dec/2023 Revised: 28/Feb/2024 Accepted: 03/Mar/2024

Keywords: Electropolish, Magnetoelectropolish, Magnetic field, Anticorrosion properties.

ABSTRACT

In this research, the magnetoelectropolishing method was used to prepare the surface of 304 SS steel. The electropolishing process has been carried out in different modes including no magnetic field, Lorentzian force perpendicular to the surface outward, Lorentzian force parallel to the surface and Lorentzian force perpendicular to the surface inward. Scanning electron microscopy, atomic force microscopy, potentiodynamic polarization test and electrochemical impedance were used to check the surface morphology, elemental composition, surface roughness and corrosion resistance of the samples in each state. Based on the results, the direction of the magnetic field and in fact the direction of the hydrodynamic flow resulting from the Lorentzian force has a decisive contribution to the surface properties of the sample such as morphology, roughness and corrosion resistance. The best results occurred when the Lorentzian force was parallel to the surface. In this case, the amount of iron on the surface reaches 69.94%, which is the lowest amount compared to other situations where the magnetic field is placed, and the amount of iron in the case where the magnetic field is not entered is 73.53%, which shows an improvement in corrosion resistance. In addition, the results of potentiodynamic polarization also confirm that the highest harvesting rate is when the Lorentzian force is parallel to the surface. Based on the results, the magnetoelectropolishing method is suggested as an efficient method to improve the surface properties and corrosion resistance of stainless steel.

DOI: https://doi.org/10.22075/chem.2024.32670.2237

© 2024 Semnan University. This is an open access article under the CC-BY-SA 4.0 license.(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

* **Corresponding author:** Assistant Professor of Chemical Engineering. *E-mail address: m_khajenoori@semnan.ac.ir* **How to cite this article:** Kiani, S., Moazzami, H., & Khajenoori, M. (2024). Investigating the effect of magnetic field directions on surface properties and corrosion of 304SS steel surfaces prepared by magnetoelectropolishing method. *Applied Chemistry Today*, 19(72), 55-70. (in Persian)

مقاله علمی پژوهشی

بررسی تاثیر جهتهای میدان مغناطیسی بر خواص سطحی و خوردگی سطوح استیل ۳۰۴ SS آماده شده به روش مگنتوالکتروپولیش

سحر کیانی^۱، حمیدرضا معظمی^۲، مریم خواجهنوری^{۴،۱}

گروه شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ^۲پژوهشکده چرخه سوخت هسته/ی، پژوهشگاه علوم و فناوری هسته/ی، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

چکیدہ	اطلاعات مقاله
در این پژوهش، از روش مگنتوالکتروپولیش برای آماده سازی سطح استیل ۳۰۴SS استفاده شده است. فرایند الکتروپولیش در حالتهای مختلف شامل بدون میدان مغناطیسی، نیروی لورنتسی عمود بر سطح به	دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ بازنگری مقاله: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ پذیرش مقاله: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
سمت خارج، نیروی لورنتسی به موازات سطح و نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت داخل انجام شده است. از روش های میکروسکوپی الکترونی روبشی، میکروسکوپی نیروی اتمی، تست پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی مورفولوژی سطحی، ترکیب عنصری، زبری سطح و مقاومت خوردگی نمونه ها در هر حالت استفاده شد بر اساس نتایج حاصل، جهت میدان مغناطیسی و در واقع جهت جریان هیدرودینامیک حاصل از نیروی لورنتسی سهم تعیین کننده ای در خواص سطحی نمووی همچون مورفولوژی، زبری و مقاومت در برابر خوردگی دارد بهترین نتایج در زمانی رخ داد که نیروی لورنتسی به موازات سطح باشد در این حالت، میزان آهن در سطح به %۶۹/۹۶ می رسد که نسبت به سایر حالات قرارگیری میدان مغناطیسی کمترین مقدار است و مقدار آهن نیز در حالتی که میدان مغناطیسی وارد سیستم نشده ٪ ۲۳/۵۳ است که نشان دهنده بهبود در مقاومت خوردگی است همچنین نتایج پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک نیز تایید میکند که بیشترین نرخ برداشت زمانی است که نیروی لورنتسی	واژگان کلیدی: پولیش الکتریکی، مگنتوالکتروپولیش، میدان مغناطیسی، خواص ضدخوردگی
به موازات سطح قرار گیرد .بر اساس نتایج حاصل، روش مگنتوالکتروپولیش یک روش کارامد برای بهبود خواص سطحی و مقاومت خوردگی فولاد زنگ نزن پیشنهاد میشود .	

DOI: https://doi.org/10.22075/chem.2024.32670.2237

This is an open access article under the CC-BY-SA 4.0 license.(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

۱-مقدمه

فرآیند الکتروپولیش که برای چندین دهه شـناخته شـده است، خواص سـطح فلز را بدون تأثیر بر خواص حجمی آن اصـلاح میکند. در این فرایند، یک لایه نازک از سطح فلز به کمک اکسایش با جریان الکتریکی برداشـته شـده و یک سطح تمیز با خواص مطلوب حاصـل میشـود. فلزات و آلیاژهایی که تحت فرآیند الکتروپولیش قرار میگیرند صـافتر، تمیزتر و مقاومتر در برابر خوردگی می شوند. همچنین برای فولاد ضد زنگ، الکتروپولیش لایه سطحی روئین مرتبط با اکسید کروم روی سطح را غنی میکند[۱, ۲]. در این روش، سطح در مقیاس میکرو سکوپی صیقلی می شود. همچنین، در بسیاری از آلیاژهای فلزی و غیرفلزی، مقاومت در برابر خوردگی و روئینسـازی فلز نیز افزایش مییابد. فرایند الکتروپولیش در واقع پرداخت سـطح در مقیاس میکرو سکوپی و ماکرو سکوپی میبا شد. در مقیاس میکرو سکوپی درخشندگی و در مقیاس ماکرو سکوپی صافی قطعه افزایش مییابد. الکتروپولیش مواد، فلزات و آلیاژها یکی از پرکاربردترین عملیاتهای تکمیلی است، به ویژه در مورد عملیات سطحی مواد زیستی فلزی با اشکال پیچیده مانند استنتهای عروقی و پروتزها که انجام فرایند پولیش مکانیکی بر روی آنها به دلیل شکل ظاهری د شوار است. در مواد فلزی، علاوه بر زبری سطح کم و درخشندگی منا سب، مقاومت خوردگی بالا و عدم وجود عنا صر سرطانزا در لایه سطحی نیز از اهمیت بالایی برخوردار ه ستند. مطالعات فرآیند الکتروپولیش در حضور میدان مغناطیسی از مدتی پیش آغاز شده است[۶–۳]. پیش از آن، میدان مغناطیسی عمدتاً برای بهبود فرآیندهای پوشش دهی الکتروشیمیایی استفاده شده است [۷, ۸].

با اعمال میدان مغناطیسی به سیستم، فرآیند الکتروپولیش پیچیدهتر می شود. در این سیستم جدید، از نیروی مغناطیسی خارجی اعمال شده برای تسریع یا کند کردن فرآیند انحلال استفاده شده است. فرآیند الکتروپولیش در کنار متصاعد شدن اکسیژن سبب کاهش زبری، افزایش مقاومت خوردگی، به حداقل رساندن کثیفی سطح خارجی و بهبود قابلیت تمیز کردن در بازههای زمانی کوتاهتر می شود [۱, ۹].

اولین ا ستفاده موثر از میدان مغناطیسی برای فرایند الکتروپولیش تو سط روکیکی گزارش شد [۱۰]. این فرایند، تحت عنوان مگنتوالکتروپولیش^۱ به ثبت رسیده است. توسعه مطالعه مگنتوالکتروپولیش توسط هرینویچ و همکاران انجام گردید [۱۱]. میدانهای مغناطیسی یکنواخت با استفاده از آهنرباهای دائمی یا آهنرباهای الکترومغناطیسی ایجاد میشوند [۱۲]. میدان مغناطیسی اعمال شده خارجی به دو صورت عمل میکند: افزایش و یا کاهش سرعت انحلال. تغییر در سرعت انحلال به خواص مغناطیسی محلول یا ترکیب الکترولیت بستگی ندارد. در مقابل، به قدرت میدان مغناطیسی اعمال شده خارجی بستگی دارد [۱۳].

هنگامی که مگنتوالکتروپولیش در حالت پتانسیل ثابت انجام میشود، فرآیند از اصول انتشار عادی پیروی میکند. میدان مغناطیسی نیروی لورنتسی را ایجاد میکند که حاصل ضرب میدان مغناطیسی و جریان است. اثر مکانیکی این نیرو باعث میشود که الکترولیت حول محور موازی جهت میدان مغناطیسی بچرخد. حرکت چرخشی ضخامت لایه انتشار یا لایه چسبناک را کاهش میدهد. از نظر تئوری، کاهش ضخامت باید با افزایش سرعت انتقال جرم، فرآیند انحلال را سرعت بخشد. این اثر همچنین با افزایش چگالی جریان خود را نشان میدهد [۱۴].

تحقیقاتی برای تو صیف اثرات میدانهای مغناطیسی در تغییر مشخصات مکانیکی و بهبود عملکرد قطعات ساخته شده انجام شده ا ست [۱۵, ۱۶] .این اثرات بر روی خواص مواد همچنین نشان میدهد که میدانهای مغناطیسی را میتوان برای بهبود

¹ Magnetoelectropolish

فرآیندهای تریبولوژیکی استفاده کرد زیرا مکانیک فرآیند به خواص مواد بستگی دارد؛ هنگامی که مگنتوالکتروپولیش در پتانسیل متصاعد شدن اکسیژن انجام میشود، چگالی جریان کاهش می یابد و نرخ انحلال آندی مواد کمتر میشود. این کاهش نرخ انحلال به قدرت میدان مغناطیسی اعمال شده خارجی بستگی دارد. از سوی دیگر، هنگامی که مگنتوالکتروپولیش تحت یک پتانسیل ثابت زیر پتانسیل متصاعد شدن اکسیژن انجام شود، چگالی جریان افزایش یافته و منجر به نرخ حذف مواد بالاتر می شود [۶]. روش مگنتوالکتروپولیش برای بهبود خواص هیدروژن دار شدن تیتانیوم در کاربردهای زیست موادی به کار گرفته شده است [۱۷]. همچنین، این روش برای بهبود سطح آلیاژ نیکل-تیتانیوم برای کاربرد به عنوان ا ستنت مورد ا ستفاده قرار گرفته است [۱۸]. در این پژوهش به برر سی و مقایسه مگنتوالکتروپولیش در شرایط مختلف با الکتروپولیش ساده و همچنین بررسی تاثیر جهتهای قرارگیری میدان لورنتسی نسبت به سطح پرداخته شد و نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی پرتو ایکس انرژی، میکروسکوپ نیروی اتمی و همچنین مقامت خوردگی هریک بهطور کامل مورد بحث قرار گرفته.

۲-بخش تجربی

۲-۱-مواد و دستگاهها

اسید سولفوریک، اسید فسفریک و کلرید سدیم از شرکت مرک آلمان تهیه شد. برای ثبت تصاویر میکرو سکوپ الکترونی از دستگاه زایس مدل EVO۱۸ ساخت آلمان مجهز به آشکارساز اشعه ایکس انرژی تفکیک شده استفاده شد. از یک میکروسکوپ نیروی اتمی مارک NT-MDT مدل ۱۵۰TS ساخت ایران برای ثبت تصاویر مربوط استفاده شد. تستهای پلاریزاسیون پتاسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات اتولب مدل ۳۰۲ N

۲-۲-آماده سازی سطح نمونهها

در ابتدا برای تمیز کردن سطح از چربیهای خارجی و خطوط سطحی ، سطح را بصورت مکانیکی به مدت ۵ دقیقه پولیش کرده که تا حد امکان خطوط احتمالی از بین بروند سپس به مدت ۱۰ دقیقه در محلول اتانول، استون و آب مقطر به نسبت ۱:۱:۱ درون حمام اولترا سونیک قرار گرفته تا چربیهای سطح از بین برود و در نهایت نمونهها آمادهی پولیش شدن بصورت الکتریکی و مغناطیسی خواهند شد.

۲-۳-شرح آزمایش

فرایند الکتروپولیش در حمام شامل H₃PO4:H₂O:H₂SO4 به نسبت ۲:۱:۱ در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد و چگالی جریان Min انجام شد. مساحت سطح نمونه ها نیز برابر با ۲/۵۴ cm² بود. مدت زمان الکتروپولیش در تمام وضعیتها ۱ انتخاب شد. پس از انجام فرایند الکتروپولیش نمونه از حمام خارج شده و برای تشکیل لایه اکسیدی رویین به مدت ۲۴ h در دمای اتاق نگهداری شد. برای مگنتوالکتروپولیش از یک سل مخ صوص مجهز به دو مگنت دائمی نئودیمیوم/آهن با میدان مغناطیسی ۱۲ استفاده شد. با خارج کردن یا چرخش سل، فرایند الکتروپولیش در ۴ و ضعیت مختلف مطابق شکل ۱ انجام شد. در وضعیت اول (شکل (۵)۱) که به عنوان شاهد و به منظور بررسی اثر مغناطیسی انجام شد، مگنتها خارج شده و فرایند الکتروپولیش در غیاب میدان انجام شد. در و ضعیت دوم، جهت میدان مغناطیسی و الکترودها به گونهای تنظیم شد که جهت نیروی لورنتسی و جریان هیدرودینامیک حاصل از آن عمود بر نمونه و به سمت خارج باشد (شکل (۵)۱). وضعیت سوم شامل قرارگیری مگنتها و الکترودها برای ایجاد جریان هیدرودینامیکی بر شی بر سطح نمونه مطابق شکل (۵)۱). است. در نهایت، چیدمان مگنت و الکترودها به شکلی انجام شد که جهت نیروی لورنت سی و جریان هیدرودینامیک عمود بر سطح نمونه و به سمت خارج باشد (شکل (۵)۱). وضعیت سوم شامل



شکل ۱- وضعیت قرارگیری مگنتها نسبت به الکترودهای کار و الکترود مقابل در فرایند الکتروپولیش.

۳-بحث و نتیجه گیری

برای بررسی خواص سطحی نمونه های الکتروپولیش شده از میکروسکوپی الکترونی روبشی استفاده شد. همانطور که در شکل ۲ نشان داده می شود در شکل (a) ۲ پولیش الکتریکی ساده اتفاق افتاده، در شکل (b) ۲ تغییر قابل توجهی نسبت به حالت (a) مشاهده نمی شود، در شکل (c) ۲ حالت شسته شدن از سطح و به اصطلاح جاروب اتفاق افتاده و در شکل (b) ۲ بصورت ضربهای نیرو وارد شده است که نوع حرکت جریان را نشان می دهد. همچنین برای یافتن درصد عناصر از طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس استفاده شد. نتایج آن در شکل ۳ و جدول ۱ نشان داده شده است.



شکل۲- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه های مگنتوالکتروپولیش شده در شرایط مختلف شامل بدون میدان مغناطیسی(a) ، نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت خارج(b) ، نیروی لورنتسی به موازات سطح(c) و نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت داخل(b).



شکل۳- تصاویر طیف سنجی پرتو ایکس انرژی تفکیک شده بدون میدان مغناطیسی(a)، نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت خارج(b)، نیروی لورنتسی به موازات سطح(c) و نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت داخل(b).

جدول ۱. داده های بدست آمده از طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس				
	Cr-K	Fe-K	Ni-K	
а	۱۸/۳۳	۲۳/۵۲	٨/١۵	
b	۱۹/•V	۲۲/۸۴	٨/٠٩	
c	2./61	89/9F	٩/۶۵	
d	۲ ۱/۳۰	۷۰/۴۰	Λ/T)	

با توجه به دادههای بدست آمده از طیف سنجی پرتو ایکس انرژی تفکیک شده، مقدار آهن در حالت الکتروپولیش در غیاب میدان مغناطیسی بیشترین مقدار (۷۳/۵۲ درصد) است. زمانی که میدان مغناطیسی به فرایند الکتروپولیش وارد شد مقدار فلز آهن کاهش مییابد که کمترین مقدار آهن در زمانی رخ داده که نیروی لورنتسی به موازات سطح باشد و این مقدار برابر با (۶۹/۹۴ در صد) است و بیانگر نوع حرکت جریان لورنتسی است همانطور که در شکل ۲ قابل مشاهده است. همچنین ریخت شناسی و زبری سطحی نمونههای مگنتوالکتروپولیش شده در شرایط مختلف به وسیله میکروسکوپ نیروی اتمی مورد مطالعه قرار گرفت. شکل ۴ تصاویر دوبعدی میکرو سکوپ نیروی اتمی را برای حالتهای مختلف را نشان میدهد. تصاویر دو بعدی در



شکل ۴- تصاویر دوبعدی میکروسکوپ نیروی اتمی برای حالتهای مختلف شامل بدون میدان مغناطیسی(a) ، نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت خارج(b) ، نیروی لورنتسی به موازات سطح (c) و نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت داخل(b).



شکل۵- تصاویر سه بعدی میکروسکوپ نیروی اتمی برای حالتهای مختلف شامل بدون میدان مغناطیسی(a) ، نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت خارج(d) ، نیروی لورنتسی به موازات سطح(c) و نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت داخل(d).

تمی و دادههای آماری وابسته به انها نشان داده شده است.	مده از میکروسکوپ نیروی ا	در جدول ۲ اطلاعات بدست آ
---	--------------------------	--------------------------

	• • • • • •				
Sample	Average value (nm)	Rms Roughness (nm)	Mean Roughness (nm)	Skew Ssk	Excess Kurtosis Sku
a	18/•٣	۳٩/• ٢	29/2F	•/•۶٨	-•/Y¥Y
b	36/2	11/29	۹/۱۵	+ /WYV	1/884
с	11/51	۴/۰۴	37/243	-•/ \ \ \ ٩	•/\ \ Y
d	٣۶/۱۹	9/144	٧/٣٢۵	•/٣۶۴	-•/\\ A

جدول۲. دادههای آماری بدست آمده از تصاویر سه بعدی میکروسکوپ نیروی اتمی

با توجه به دادههای آماری بدست آمده از تصاویر سه بعدی میکروسکوپ نیروی اتمی مقدار زبری میانگین در غیاب مغناطیسی برابر با ۳۹/۰۲nm است با اعمال میدان مغناطیسی مقدار زبری میانگین دچار کاهش چشمگیری می شود که کمترین مقدار آن در حالت c (نیروی لورنتسی به موازات سطح) که برابر با ۴/۰۴ nm که بخوبی نظریه فیلم چسبناک را تایید میکند. همچنین مقدار عدد چولگی در نمونهای که نیروی لورنتسی به موازات سطح رخ داده است برابر با ۲۱۷۹۰ است و منفی بودن آن بیانگر است که سطح تحت جاروب قرار گرفته است. نتایج در جدول ۱ و شکل ۲ نیز تایید کننده این موضوع است. همانطور که در تصاویر میکرو سکوپ الکترونی روبشی قابل مشاهده است، اعمال میدان مغناطیسی نیروی لورنتسی بر حرکت یون ها تاثیر گذار و یک جریان همرفتی در محلول الکترولیت نزدیک سطح الکترود القا میکند که به آن اثر هیدرودینامیک مغناطیسی ^۲ گویند [۱۹]. هنگامی که میدان مغناطیسی به یک سلول شیمیایی اعمال شود، نیروی لورنتسی که عمود بر میدان

¹ Magneto Hydrodynamic effect(MHD)

مغناطیسی و چگالی جریان است بر تمامی ذرات باردار موجود در محلول وارد می شود. اگر میدان مغناطیسی موازی با محلول ایجاد می کند که باعث کاهش ضخامت لایه نفوذی و افزایش نرخ لایه نشانی می شود. اگر میدان مغناطیسی موازی با سطح الکترود بر پیل الکترو شیمیایی اعمال شود، نیروی لورنت سی و در نتیجه انتقال جرم نا شی از جریان همرفتی و حرکت یون ها در محلول الکترولیت به حداکثر مقدار خود می رسد [۲۰]. "نظریه فیلم چسبناک (ویسکوز)" توسط ژاکت برای توصیف مکانیسم حذف مواد در الکتروپولیش پیشنهاد شد [۲۱]. اگرچه این تئوری برای توضیح فرآیند پیچیده پولیش بسیار ساده بود، اما افق جدیدی برای الکتروپولیش و مگنتوالکتروپولیش فراهم کرد و به عنوان پایه ای برای نظریه های توسعه یافته تر عمل کرد. شکل ۶ نمودار شـماتیک "نظریه فیلم چسـبناک" را نشـان می دهد. یک فیلم چسـبناک بر روی سـطح قطعه کار به دلیل محصولات انحلال تشـکیل می شـود. این فیلم با کاهش چگالی جریان به دلیل مقاومت الکتریکی بالا، سـرعت حذف مواد را محدود می کند. همانطور که در شـکل ۶ قابل مشـاهده است، ژاکت فرض کرد سـطح لایه های چسـبناک که در تماس با الکترولیت قرار گرفته بنابراین، ضخامت لایه چسـبناک حتی به دلیل سطح ناصاف قطعه کار نیست. لایه چسـبناک در موقعیت دره نسبتاً ضخیم است و به دلیل مقاومت الکتریکی بالا و توزیع پتانسیل کم، انحلال مواد کند است. برعکس، فیلم چسـبناک در موقعیت در موقعیت بیرون زدگی نازک است و به دلیل توزیع پتانسـیل بالا، انحلال مواد سـریع است. اختلاف توزیع پتانسـیل در موقعیتهای بیرون زدگی نازک است و به دلیل توزیع پتانسـیل بالا، انحلال مواد سـریع اسـت. اختلاف توزیع پتانسـیل در موقعیت هموار زده و دره، به دلیل نوخهای مختلف انحلال مواد، یک اثر هموار کنده است. برعکس، فیلم چسبناک در موقعیت



شكل 8- نمودار شماتيك" تئورى فيلم چسبناك"

جهت بررسی دقیق تر مقاومت خوردگی نمونه های تهیه شده از روش پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک استفاده شد. از یک سیستم سه الکترودی شهامل الکترود مرجع نقره/کلرید نقره، الکترود پلاتین به عنوان الکترود کمکی و لایه مورد مطالعه به عنوان الکترود کار برای انجام آزمایش های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک استفاده شد. آزمایش ها در الکترولیت سدیم کلرید %۸% در دمای ۲۵ درجه سهانتی گراد و با سهرعت روبش ۱ میلی ولت بر ثانیه در محدوده پتانسه با ۲۰/۰ – تا ۲۰/۰ (نسه به الکترود مرجع نقره/کلرید نقره) انجام شد.شکل ۷ نمودار نتایج بدست آمده را در حالت های بیان شده را نشان می دهد.



شکل۷- نتایج پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک در حالات مختلف شامل بدون میدان مغناطیسی(a) ، نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت خارج (b)، نیروی لورنتسی به موازات سطح(c) و نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت داخل(d).

همانطور که در شکل ۷ نشان داده شده است، در حالتی که نیروی لورنتسی به موازات سطح باشد جریان هیدرودینامیکی باعث شسته شدن سطح شده و ضخامت لایه انتشار را کاهش داده و در نتیجه سرعت انتقال جرم را افزایش داده و نیز آهن بیشتری از سطح شسته شده و مقدار کروم و نیکل در سطح بیشتر است (طبق جدول ۱). زمانی که نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت خارج است نسبت به سه حالتی که میدان مغناطیسی به سیستم وارد شده است مقدار بیشتری آهن در سطح وجود دارد که بیان کننده این است که مقاومت خوردگی حداقل مقدار خود را دارد.

	جنول ۱٫ مندير په مشين عورتاني، چوناني عورتاني، ميب ۱٫۵					
	E _{corr} (V.vsAg/AgCl)	I_{corr} (A. cm ⁻²)	β_a (V/decade)	β_{c} (V/decade)		
а	-•/ ۲۶ ۵	۱/۶۵×۱۰ ^{-۵}	•/187	- • /٣٨ ١		
b	-•/ ۲۴ ۹	$F/V9 \times 1 \cdot -9$	•/186	$-\cdot/1\cdot\Delta$		
с	-•/٢٢•	۱/۱۲×۱۰ ^{-۶}	•/۲۴۳	-•/1 <i>۶۴</i>		
d	-•/۲۳۹	$r/\Delta r \times r^{-2}$	٠/•۴٩	-•/• ۲ ۲		

جدول ۳. مقادیر پتانسیل خوردگی، چگالی جریان خوردگی، شیب آندی و کاتدی

همانطور که در جدول ۳ ذکر شده با وارد شدن میدان مغناطیسی به فرایند پولیش مقدار *Icorr ک*اهش می یابد و زمانی که نیروی لورنتسی به موازات سطح است این کاهش به بیشترین مقدار خود می سد بنابراین می توان نتیجه گرفت حضور میدان مغناطیسی (موازی با سطح) روی سطحی که در معرض محلول خورنده قرار دارد، به میزان قابل توجهی می تواند از طریق هوای به دام افتاده در بین زبریهای روی سطحی تماس محلول با سطح را کاهش داده و از نفوذ یونهای مهاجم کلرید به سطح زیرلایه جلوگیری کند و در نهایت نقش محافظتی بسیار موثری برای زیرلایه داشیته باشد. برای بررسی بیشیتر رفتار الکترو شیمیایی پوشش ها از طیف نگاری امپدانس الکترو شیمیایی استفاده شد [۲۲]. طیف نگاری امپدانس الکترو شیمیایی در الکترولیت مشابه تستهای پلاریزاسیون، در بازه فرکانس ۲۰۰ MHz ا ۲۰۰ ۲ و در پتانسیل مدار باز^۱ انجام گرفت. دامنه سـیگنال سـینوسـی اعمالی MV ۵ در نظر گرفته شـد. شـکل ۸ نتایج را به صـورت نمودارهای نایکویسـت در غیاب میدان مغناطیسی و جهتهای مختلف میدان مغناطیسی نشان میدهد. در مدار معادل الکترو شیمیایی، Rs، po و Rct به ترتیب نشاندهنده مقاومت محلول، مقاومت منافذ فیلم روئین و مقاومت انتقال بار هستند. المانهای فاز ثابت CPE و CPE مربوط به فیلم روئین و لایه دوگانه الکتریکی هستند[۲۳].

در الکتروشیمی، المان فاز ثابت به جای ظرفیت خازنی خالص مورد استفاده قرار می گیرد. وجود CPE اغلب با اثرات پراکندگی که توسط زبری میکروسکوپی سطح ایجاد می شود توضیح داده می شود. امپدانس المان فاز ثابت با $[1/Y_o(j\omega)^n] = Z_{CPE}$ بیان می شود که در آن V_o ادمیتانس المان فاز ثابت، ω فرکانس زاویه ای و n عبارت نمایی است. برای یک مقاومت خالص n = 0و برای خازن خالص 1 = n است [۱۷].

گانش و همکاران اثر اصلاح به همراه سیتریک اسید، نیتریک اسید و نیز اصلاح پتانسیواستاتیک را بر مقاومت خوردگی استیل ۳۰۴ ss در محلول ۳/۵ در صدوزنی NaCl برر سی کردند [۲۴]. در تمامی حالات اصلاح، به دلیل تشکیل فیلم غیر فعال غنی از اکســید کروم، به بهبود قابل توجه مقاومت خوردگی کمک کرده و بیشــترین مقاومت خوردگی در زمانیکه از اصـلاح پتانسیوستاتیک استفاده شده رخ داده است.

مقادیر المانهای مدار معادل با استفاده از برازش به دست آمد. جدول ۴ مقادیر المانهای مدار معادل را برای حالتهای مختلف نشان میدهد.



شکل ۸- نمودارهای نایکویست برای بستر پیش از اعمال میدان مغناطیسی و حالات مختلف اعمال میدان مغناطیسی مختلف شامل بدون میدان مغناطیسی(a) ، نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت خارج(b)، نیروی لورنتسی به موازات سطح(c) و نیروی لورنتسی عمود بر سطح به سمت داخل(b).

¹ Open-Circuit Potential (OCP)



شکل ۹- مدار معادل پیشنهادی برای منحنیهای نایکوئیست شکل ۸.

جدول ۴. مقادیر المانهای مدار معادل برای حالتهای مختلف

	R_s	$CPE_1 - T$	$CPE_1 - P$	R_{po}	$CPE_2 - T$	$CPE_2 - P$	R_{CT}
	$(\Omega. \mathrm{cm}^2)$	$(F. cm^{-2})$		$(\Omega. cm^2)$	$(F. cm^{-2})$		$(\Omega. \mathrm{cm}^2)$
а	14/82	λ/λ f \times $1 \cdot -\Delta$	•/XXY	٩٧۶/٨	$\Delta/1\Delta A imes 1 \cdot -^{r}$	•/۴٩٣	۵۷۶/۳
b	10/04	$\lambda/249 \times 10^{-2}$	٠/٨٩۵	١٩٧٧	۶/۶۴۴×۱۰ ^{-۳}	•/۴۳۶	184
с	14	$\Delta/\Lambda\Delta$) \times) + $^{-\Delta}$	•/984	1•189	۲/Y٩١×١٠ ^{-٣}	٠/٨۵٩	2221
d	17/79	۱/۲۴۳×۱۰ ^{-۴}	•/ \. •	1910	٣/٩٧۶×١٠ ^{-٣}	• /٣٨٢	171.

مقاومت وابسته به حفره برای نمونههای c ، b،a و d به ترتیب ۱۹۷۶، ۱۹۷۹، ۱۹۷۹، ۱۹۸۹و ۵. cm² و همچنین مقاومت انتقال بار برای این نمونهها به ترتیب ۵۷۶/۳، ۱۳۴۰ و ۲۳۷۱ محاسبه شد. که در نمونه c بیشترین مقاومت وابسته به حفره و مقاومت انتقال بار دیده می شود که با نتایج پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مطابقت دارد.

نتایج بدست آمده در تطابق با گزارش های پیشین در مورد رفتار الکتروشیمیایی و آنالیز عنصری فولادهای زنگ نزن [۱, ۲۵] است. در پژوهش های انجام شده در مورد فولادهای زنگنزن ۳۱۶ [۲۵]، روش مگنتوالکتروپولیش در مقایسه با الکتروپولیش در غیاب میدان مغناطیسی، بهبود معنی داری را در پتانسیل مدار باز نشان داده است. همچنین نتایج طیف نگاری امپدانس شیمیایی در محلول رینگر مقادیر بزرگتری از امپدانس موهومی را در حالت مگنتوالکتروپولیش نشان داده است. با توجه به نتایج آزمون XPS [۳۳] پیک مربوط به آهن کاهش قابل توجهی را در حالت مگنتوالکتروپولیش نشان میدهد که در واقع نشان دهنده فروشویی عناصر آهن و نیکل از سطح و افزایش موضعی کروم و در نتیجه افزایش مقاومت خوردگی است.

۴-نتیجه گیری

در این پژوهش تاثیر میدانهای مغناطیسی با جهات متفاوت را با فرایند الکتروپولیش ساده بر روی سطوح استیل SS ۳۰۴ در الکترولیت H₃PO4:H₂O:H₂SO4 بررسی کردیم و دریافتیم تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دهنده ینوع حرکت جریان مغناطیسی نا شی از میدان مغناطیسی اعمال شده بر روی سطح است و به خوبی نوع جریان قابل رویت است . علاوه بر این نتایج حاصله از میکروسکوپ نیروی اتمی نیز بیانگر کاهش چشمگیر زبری سطح در حالتی که جریان لورنتسی به موازات سطح اتفاق افتاده است. لازم به ذکر میباشد که منحنی پلاریزاسیون نمونهها در حالت قبل و بعد از اعمال میدان مغناطیسی بیانگر بهبود مقاومت خوردگی با اعمال میدان مغناطیسی است همچنین در زمانیکه جریان لورنتسی به موازات سطح اتفاق افتاده است. لازم به ذکر میباشد که منحنی پلاریزاسیون نمونهها در حالت قبل و بعد از اعمال میدان مغناطیسی بیانگر بهبود مقاومت خوردگی با اعمال میدان مغناطیسی است همچنین در زمانیکه جریان لورنتسی به موازات سطح اتفاق افتاده است بیشترین نرخ برداشت آهن مشاهده میشود دادههای بدست آمده از طیف سنجی پراش انرژی موازات سطح اتفاق افتاده است بیشترین نرخ برداشت میناطیسی است همچنین در زمانیکه جریان لورنتسی به موازات موان میز آنرا تایید می کند. در تمام حالتها، نمودارهای نایکویست از الگوی خوردگی موضعی تبعیت می کنند بیشترین مقدار مقاومت خوردگی برای نمونهای است که نیروی لورنتسی به موازات سطح دیده میشود و نیز نتایج پلاریزاسیون پتانسیودینامیک تایید کننده این موضوع است که بیشترین نرخ برداشت زمانی رخ داده که نیروی لورنتسی به موازات سطح قرار گیرد.

۵- تشکر و قدردانی

بدینو سیله از مسئولان محترم آزمایشگاه مرکزی سازمان انرژی و اتمی تهران و گروه مهند سی شیمی دانشکده مهند سی شیمی،نفت و گاز دانشگاه سمنان و آزمایشگاههای مربوطه تشکر و قدردانی می شود.

6- مراجع

[1] Hryniewicz, T., Rokosz, K., & Rokicki, R. (2008). Electrochemical and XPS studies of AISI 316L stainless steel after electropolishing in a magnetic field. *Corrosion Science*, *50*(9), 2676-2681.

[2] Mingear, J., Zhang, B., Hartl, D., & Elwany, A. (2019). Effect of process parameters and electropolishing on the surface roughness of interior channels in additively manufactured nickel-titanium shape memory alloy actuators. Additive Manufacturing, 27, 565-575.

[3] Mingear, J., Zhang, B., Hartl, D., & Elwany, A. (2019). Effect of process parameters and electropolishing on the surface roughness of interior channels in additively manufactured nickel-titanium shape memory alloy actuators. *Additive Manufacturing*, *27*, 565-575.

[4] Hryniewicz, T., Rokosz, K., & Filippi, M. (2009). Biomaterial studies on AISI 316L stainless steel after magnetoelectropolishing. *Materials*, *2*(1), 129-145.

[5] Hryniewicz, T., Konarski, P., Rokosz, K., & Rokicki, R. (2011). SIMS analysis of hydrogen content in near surface layers of AISI 316L SS after electrolytic polishing under different conditions. *Surface and Coatings Technology*, 205(17-18), 4228-4236.

[6] Hryniewicz, T., Rokicki, R., & Rokosz, K. (2011). Magnetoelectropolished titanium biomaterial. *Biomaterials Science and Engineering*, 227-248.

[7] El Mansori, M., & Klamecki, B. E. (2006). Magnetic field effects in machining processes and on manufactured part mechanical characteristics. *Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME*, *128*(1), 136-145.

[8] Zaidi, H., Amirat, M., Frene, J., Mathia, T., & Paulmier, D. (2007). Magnetotribology of ferromagnetic/ferromagnetic sliding couple. *Wear*, *263*(7-12), 1518-1526.

[9] Hryniewicz, T., Rokosz, K., Valíček, J., & Rokicki, R. (2012). Effect of magnetoelectropolishing on nanohardness and Young's modulus of titanium biomaterial. *Materials Letters*, *83*, 69-72.

[10] R. Rokicki, U.S. Pat. 7632390B2 (2009).

[11] Rokosz, K., Hryniewicz, T., & Raaen, S. (2014). Cr/Fe ratio by XPS spectra of magnetoelectropolished AISI 316L SS fitted by Gaussian-Lorentzian shape lines.

[12] Hryniewicz, T., Rokicki, R., & Rokosz, K. (2008). Surface characterization of AISI 316L biomaterials obtained by electropolishing in a magnetic field. *Surface and Coatings Technology*, 202(9), 1668-1673.

[13] Han, W., & Fang, F. (2019). Electropolishing of 316L stainless steel using sulfuric acid-free electrolyte. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, *141*(10), 101015.

[14] Hryniewicz, T., Rokicki, R., & Rokosz, K. (2007). Magnetoelectropolishing for metal surface modification. *Transactions of the IMF*, 85(6), 325-332.

[15] Xiao, Q., Lu, Z., Chen, J., Ma, J., Xiong, Q., Li, H., ... & Shoji, T. (2019). Magnetoelectropolishing treatment for improving the oxidation resistance of 316L stainless steel in pressurized water reactor primary water. *Journal of Nuclear Materials*, *518*, 357-369.

[16] Xiao, Q., Chen, J., Lu, Z., Xu, J., & Shoji, T. (2022). Application of Magnetoelectropolishing on the Oxidation Resistance Improvement of Stainless Steel Cladding in High-Temperature Water. *Corrosion*, *78*(8), 711-725.

[17] Gill, P., Musaramthota, V., Munroe, N., Datye, A., Dua, R., Haider, W., ... & Rokicki, R. (2015). Surface modification of Ni–Ti alloys for stent application after magnetoelectropolishing. *Materials Science and Engineering: C*, *50*, 37-44.

[18] Hryniewicz, T., Konarski, P., Rokicki, R., & Valicek, J. (2012). SIMS studies of titanium biomaterial hydrogenation after magnetoelectropolishing. *Surface and Coatings Technology*, 206(19-20), 4027-4031.

[19] Han, W., & Fang, F. (2019). Fundamental aspects and recent developments in electropolishing. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, *139*, 1-23.

[20] Ispas, A., Matsushima, H., Plieth, W., & Bund, A. (2007). Influence of a magnetic field on the electrodeposition of nickel–iron alloys. *Electrochimica acta*, *52*(8), 2785-2795.

[21] Oltra, R., & Keddam, M. (1990). Application of EIS to localized corrosion. *Electrochimica Acta*, *35*(10), 1619-1629.

[22] Er, D., Azar, G. T. P., Kazmanlı, K., & Ürgen, M. (2018). The corrosion protection ability of TiAlN coatings produced with CA-PVD under superimposed pulse bias. *Surface and Coatings Technology*, *346*, 1-8.

[23] Ates, M., & Özyılmaz, A. T. (2015). The application of polycarbazole, polycarbazole/nanoclay and polycarbazole/Zn-nanoparticles as a corrosion inhibition for SS304 in saltwater. *Progress in Organic Coatings*, *84*, 50-58.

[24] Ganesh, P., Kumar, A. V., Thinaharan, C., Krishna, N. G., George, R. P., Parvathavarthini, N., ... & Kukreja, L. M. (2013). Enhancement of intergranular corrosion resistance of type 304 stainless steel through a novel surface thermo-mechanical treatment. *Surface and Coatings Technology*, 232, 920-927.
[25] Lu, Z., Huang, D., & Yang, W. (2005). Probing into the effects of a magnetic field on the electrode processes of iron in sulphuric acid solutions with dichromate based on the fundamental electrochemistry kinetics. *Corrosion science*, 47(6), 1471-1492.